

Universidade Federal de Pernambuco

CTG – Centro de tecnologia e geociências

DES – Departamento de Eletrônica e Sistemas

Introdução aos Dispositivos Semicondutores

Professor : Joaquim F Martins Filho

Monitor : Daniel Marinho e Silva

Constantes Físicas

$k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $k_B T/e = 26 \text{ mV}$ (à temperatura ambiente), $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $m_0 = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Tabela de Dados de Semicondutores Importantes

Grandeza (à T = 300 K)	Ge	Si	Ga As
Energia de Gap (eV)	0,66	1,12	1,43
Átomos ou moléculas ($10^{22}/\text{cm}^3$)	4,42	5	2,21
Parâmetro de rede (10^{-10}m)	5,658	5,431	5,654
Constante dielétrica (ϵ/ϵ_0)	16	11,8	10,9
Concentração intrínseca $n_i (\text{cm}^{-3})$	$2,5 \times 10^{13}$	$1,5 \times 10^{10}$	10^7
Concentração efetiva $N_c (\text{cm}^{-3})$	$1,04 \times 10^{19}$	$2,8 \times 10^{19}$	$4,7 \times 10^{17}$
Concentração efetiva $N_v (\text{cm}^{-3})$	$6,1 \times 10^{18}$	$1,02 \times 10^{19}$	7×10^{18}
Mobilidade de elétrons ($\text{cm}^2 / \text{V.s}$)	3900	1350	8600
Mobilidade de buracos ($\text{cm}^2 / \text{V.s}$)	1900	480	400
Coeficiente de Difusão $D_n (\text{cm}^2/\text{s})$	100	35	220
Coeficiente de Difusão $D_p (\text{cm}^2/\text{s})$	50	12,5	10
Massa efetiva de elétrons (m_e^*/m_0)	0,12	0,26	0,068
Massa efetiva de elétrons (m_c^*/m_0)	0,55	1,10	
Massa efetiva de buracos (m_b^*/m_0)	0,23	0,38	0,5
Massa efetiva de buracos (m_v^*/m_0)	0,31	0,56	

FORMULÁRIO

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{(E-E_F)}{K_B T}}}$$

$$p_0 = N_v \cdot e^{\frac{-(E_F-E_V)}{K_B T}}$$

$$E_F = \frac{(3\pi^2 N)^{\frac{2}{3}} (\hbar)^2}{2m^*}$$

$$n_i^2 = n_0 \cdot p_0 = N_c \cdot N_v \cdot e^{\frac{-(E_g)}{K_B T}}$$

$$K_F = \frac{(2m^* E_F)^{\frac{1}{2}}}{\hbar}$$

$$n_0 = n_i \cdot e^{\frac{(E_F-E_i)}{K_B T}}$$

$$V_x = \frac{e \cdot E \cdot \tau}{m^*}$$

$$p_0 = n_i \cdot e^{\frac{(E_i-E_F)}{K_B T}}$$

$$\sigma = \frac{N \cdot e^2 \cdot \tau}{m^*}$$

$$n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+$$

Para semicondutor tipo n :

$$N_c = 2 \left(\frac{m_c^* K_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$n_0 \sim N_d$$

$$N_v = 2 \left(\frac{m_v^* K_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$p_0 \sim \frac{n_i^2}{N_d}$$

$$E_i = \frac{(E_c + E_v)}{2} + \frac{3}{4} \cdot K_B T \cdot \ln \left(\frac{m_v^*}{m_c^*} \right)$$

$$E_F = E_c - K_B T \cdot \ln \left(\frac{N_c}{N_d} \right)$$

$$n_0 = N_c \cdot e^{\frac{-(E_c-E_F)}{K_B T}}$$

$$E_F = E_i + K_B T \cdot \ln \left(\frac{N_d}{n_i} \right)$$

$$J_p = e.\mu_p.p.E - e.D_p.\nabla p$$

$$J_n=\sigma_n.E$$

$$\sigma_n=\frac{e^2.n_0.\tau_e}{m_e^*}$$

$$\mu=\frac{\nu}{E}$$

$$\sigma_n=e.n_0.\mu_n$$

$$\mu_n=\frac{e.\tau_e}{m_e^*}$$

$$J=e.\left(n_0.\mu_n+p_0.\mu_p\right)E=\sigma.E$$

$$F=q.\vec{v}\times \vec{B}$$

$$E_v=\frac{J_x.B_z}{e.N}$$

$$J_p^{dif}=-e.D_p.\frac{\partial p(x)}{\partial x}$$

$$J_n^{dif}=+e.D_n.\frac{\partial n(x)}{\partial x}$$

$$\nabla.J=-\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

$$D_n.\nabla^2n-\frac{\partial n}{\partial t}=0$$

$$J_n=e.\mu_n.n.E+e.D_n.\nabla n$$

$$\frac{D_p}{\mu_p}=\frac{D_n}{\mu_n}=\frac{K_BT}{e}$$

$$V_0=\frac{K_BT}{e}.\ln\left(\frac{N_a.N_d}{n_i^2}\right)$$

$$l_p=\frac{N_d}{N_a+N_d}.l$$

$$l_n=\frac{N_a}{N_a+N_d}.l$$

$$l=\left[\frac{2\mathcal{E}.V_0}{e}.\left(\frac{1}{N_a}+\frac{1}{N_d}\right)\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$C=\frac{\varepsilon.A}{l}$$

$$I=I_s.\left(e^{\frac{eV}{K_BT}}-1\right)$$

$$I_s=e.A.n_i^2.\left(\frac{D_p}{L_p.N_d}+\frac{D_n}{L_n.N_a}\right)$$

$$L_p=\sqrt{D_p.\tau_p}$$